X-射綫衍射照相實驗中樣品 正中調整裝置的一點改進

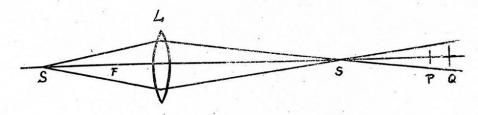
哈寬富陳佳洱

(1955年9月18日收到)

我們知道樣品的正中調整在用任一種方法作 X-射綫衍射照相實驗時都是很重要的,因為它直接影響照相結果的精確度. 同時一般正中調整的工作 做起來都是比較費事. 譬如,以往用望遠鏡做時,需要一人調整樣品,同時另一人看望遠鏡來指示調整的方向同大小,既麻煩又不夠精確. 我們這次的改進就是針對這兩點,首先要求調整簡便,其次要求精確. 所用的調整原理基本上同已往一樣,就是將偏差分為兩部份,一為傾斜偏差,一為轉軸偏差,用逐次漸近法分別調整. 即每次將樣品調整到它轉動 180 度前後偏差之半處,反復多次,直到轉動 180 度前後沒有偏差為止. 如是將樣品轉 90 度,再重復上述調整步驟. 最後我們可以將樣品調整到同轉軸重合的地步. 不過我們這次改用特製的燈尺系統來代替望遠鏡. 這樣不但可以一人單獨的進行調整,並且根據我們的經驗,一個熟練的同志只須五分鐘就能完成一個樣品的調整工作.

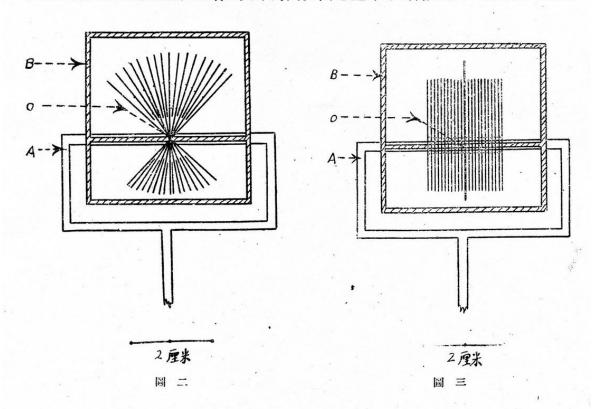
現在將主要裝置分兩部份略述如下: .

一、光源: 我們所用的光源為一6一8 伏特的小汽車燈泡. 即令如此, 它的燈 絲還不能看作一個點光源, 所以須要將它放在聚光透鏡焦點外少許, 如果光強, 可 放得離焦點稍遠一些. 標尺放在燈泡燈絲的像前方, 其距離以在尺上能得到足夠亮 度且均勻的光面為準. 樣品放在標尺後面, 其距離隨工作方便而定, 如距離大, 則



圖

二、標尺:一般為了特確計,標尺應做兩種.其一為調整傾斜偏差而用,另外一個為調整轉軸偏差而用. 前者如圖二所示. A為固定支架,B為可繞O點轉動的支架,其上貼有畫好分度的半透明紙. 在作單晶樣品調整用時,只要將〇點調整到測角器上的晶體位置矯正支架的圓弧圓心上即可開始工作. 作粉末等樣品



調整時,則將О點放在樣品支柱影子的端點就行.

調整轉軸偏差用的標尺大致同上, 唯半透明紙上畫的是如圖三所示的等距平行直線.

為了更簡便起見,圖三所示的標尺也可以作調整傾斜同轉軸兩種偏差的使用, 只要在作前一種調整時,僅用其通過*O*點的一根直線,作為看傾斜偏差的參考,並 使*O*點放置的位置達到上叙的要求就可以.